

## (Korea)

## EV Group announces multi-functional micro- and nanoimprint solution 'EVG7300' offering flexibility for high-volume optical device manufacturing - January 19, 2022

EVG introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. The EVG7300 system is offered as both a stand-alone tool as well as an integrated module in EVG's HERCULES® NIL fully integrated UV-NIL track solution where additional pre-processing steps, such as cleaning, resist coating and baking or post-processing, can be added to optimize for particular process needs. The EVG7300 is a highly flexible platform that offers three different process modes (lens molding, lens stacking and SmartNIL nanoimprint) and support for substrate sizes ranging from 150-mm to 300mm wafers.



EV 그룹의 토마스 클린스니(Thomas Glinsner) 기술당당 다렉터는 '나노인프린트 기술에 있어 20년 이상의 생형을 보유한 EV 그룹은 고객의 변화하는 모구를 충족하기 위해 지속적인 기술 혁신을 통해 더 나온 솔루 성을 제공하고 있다. 최신 나노인프린트 솔루션인 EVG7300은 EVG 교유의 Smarthul 플랜리 오퍼린드 기 중에 연조 물리에 전스 스테리는 만한 플랫폼에 걸었다고 있으며, 사람에서 가장 정말한 일확인연드와 중 정 파라미터 제외가 특징인 시스템으로서 고객이 연구개발과 양산 공정 모두에 사용한 수 있도록 유례일 나오에서는 작업하는 다

FVG7300은 독립의 통로서 사용하거나 FVG의 HERCHIES® UV-NII 트램 승유선에 하나의 모듈로 통한해 ENGLOUDE 속답은 말보여 작용이어가 ENGLOSES EVAIL 트록 발한수에 어떻게 모든 중합에 사용할 수 있다. EVG에 HERCULES ILVAIL 트랙 호우전은 사용자의 폭칭 프로세스 요간에 따라 세칭과 레지스트 크림 및 메이킹 같은 전취된 공청이나 회계리 공청을 추가할 수 있다. 또한 EVG7300은 업계 선 도적인 일라인언트 정확도를 제공한다(300mm기). 이는 향상된 임라인언트 스테이지, 고정될 광학계, 될 대보인트 본 지기, 매점촉식 컵 수정, 멀티보인트 포스 케이 등 다양한 방법이 조합 무분에 가능해졌다.

는 유연성을 제공한다"고 말했다.